#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06274575 A

(43) Date of publication of application: 30.09.94

(51) Int. CI

G06F 15/60

(21) Application number: 05060737

(22) Date of filing: 19.03.93

(71) Applicant:

**FUJITSU LTD** 

(72) Inventor:

YAMADA SHUICHIRO

#### (54) MESH MODEL PREPARATION SYSTEM FOR FINITE ELEMENT METHOD ANALYSIS

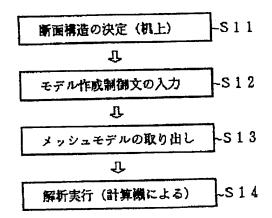
(57) Abstract:

PURPOSE: To reduce manual work and to reduce the burdens of a user by indicating the cross-section structure of an analysis object model using a numerical value corresponding to a material, indicating an area ratio between adjacent mesh elements and thereby automatically preparing a mesh model.

CONSTITUTION: The cross-section structure of the analysis object model, a circuit on a printed board for instance, is decided on a desk in a step S11 and a model preparation control sentence is inputted to a computer based on the decided cross-section structure in the step S12. The model preparation control sentence indicates the cross-section structure of the analysis object model provided with a conductive maternal by using the numerical values corresponding to the plural kinds of the respective materials, makes a cross section dividable into plural areas prior to mesh division and further, makes the mesh model preparable by indicating the area ratio between the adjacent mesh elements in the plural respective areas. Thus, the mesh model is automatically prepared by the computer, the model is

taken out in the step S13 and analysis by a finite element method is executed in the step S14.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-274575

(43)公開日 平成6年(1994)9月30日

(51)lnt.Cl.

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 6 F 15/60

450 7623-5L

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全20頁)

(21)出願番号

特顯平5-60737

(22)出願日

平成5年(1993)3月19日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 山田 修一郎

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 大菅 義之 (外1名)

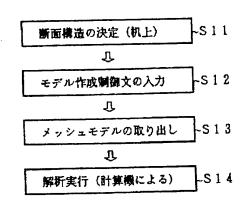
(54)【発明の名称】 有限要素法解析のためのメッシュモデル作成方式

#### (57)【要約】

【目的】 例えばブリント基板上の回路のように、複数 種類の材料から構成される導電体の電気特性を有限要素 法によって解析するための、コンピュータによるメッシ ュモデル作成方式に関し、人手の作業を減らし、ユーザ の負担を軽減することを目的とする。

【構成】 解析対象モデルの断面構造を各材料に対応す る数値で指示してメッシュ分割に先立って断面を複数の 領域に分割可能とし、該各領域内の隣接メッシュ要素間 の面積比の指示によりメッシュモデル作成制御文をコン ビュータに入力し、メッシュモデル作成を行うようにす る。

### 本発明の機能ブロック図



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数種類の材料から構成された導電体の 電気特性を有限要素法によって解析するためのコンピュ ータによるメッシュモデル作成時において、

前記導電体を含む解析対象モデルの断面構造を、前記複 数種類の各材料に対応した数値を用いて指示してメッシ ュ分割に先立って該断面を複数の領域に分割可能とし、 該複数の各領域内における隣接メッシュ要素間の面積比 の指示によりメッシュモデル作成を可能とするモデル作 成制御文を前記コンピュータに入力し、メッシュモデル 10 個の要素に伝送路のモデルを分割(以降、要素分割と呼 の自動作成を行うことを特徴とする有限要素法解析のた めのメッシュモデル作成方式。

【請求項2】 前記隣接メッシュ要素間の面積比を等化 とすることを特徴とする請求項1記載の有限要素法解析 のためのメッシュモデル作成方式。

【請求項3】 前記解析対象モデルの周囲の領域を必要 に応じて複数の領域に分割可能とするためのクリティカ ルポイント (表皮有無のコンディション) 指示を前記モ デル作成制御文内において可能とすることを特徴とする 請求項1. または2記載の有限要素注解析のためのメッ 20 を領域の境界線上で分割の整合をとっておく必要もあ シュモデル作成方式。

【請求項4】 前記導電体を含む解析対象モデルの断面 構造が該断面に垂直な方向に連続的に変化していること を特徴とする請求項1、2、または3記載の有限要素法 解析のためのメッシュモデル作成方式。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は有限要素法による解析の ためのメッシュモデル作成方式に係わり、さらに詳しく は例えばプリント基板上の回路のように複数種類の材料 30 する。(入力作業は人手) から構成された導電体の電気特性を有限要素法によって 解析するためのコンピュータによるメッシュモデル作成 方式に関する。

#### [0002]

【従来の技術】有限要素法は構造解析、温度解析、電磁 界解析など様々な分野で用いられている有力な解析方法 である。本発明においてはブリント基板上の回路を伝送 路とみなし、この伝送路解析のためにあらかじめ解析対 象の導電体を微小要素に分割するメッシュモデル作成方 式をその対象とする。

【0003】図20は有限要素法による解析方式の従来 例である。同図においては、まずステップ(S)1にお いて例えばプリント基板上の回路を伝送路として解析す る場合にはその伝送路の断面、すなわちプリント基板の 断面構造が机上で決定され、S2でCADを用いてその 断面構造の図面が入力され、S3で解析対象モデルとし ての断面を微小要素に分割するメッシュ分割時における 要素分割方法の指示が行われた。

【0004】とのS2の断面構造の入力時にはCADに 習熟している必要があり、またモデルの寸法の入力等が 50 モデルの特徴を簡略化して入力することを可能にし、な

煩雑であり、更にS3の分割方法の指示においてはモデ ル毎にその特性を見極め、適当な分割方法を指示する必 要があった。

【0005】メッシュモデルが作成されるとS4でその モデルが取出され、S5においてコンピュータにより有 限要素法による解析が実行される。次にこのメッシュモ デル作成について従来方式を更に詳しく説明する。

【0006】有限要素法を実行するための解析対象伝送 路のメッシュモデル化においては、少なくとも1000 称する)する必要がある。

【0007】そして、要素分割する際の分割に際して は、細かく分割する箇所と粗く分割する箇所とがあり、 解析対象の構造的な性質により、適宜採り入れる必要が ある。更に、上記のような分割を行うために、要素分割 する前に伝送路のモデルを幾つかの大まかな領域に分割 (以降、領域分割と呼称する) し、それぞれの領域を細 かく分割してメッシュモデルとしなければならない。

【0008】また、領域毎にメッシュモデル化したもの る。これらの作業を人手で行うには、多くの労力が必要 であり、これを自動化、省力化するに当たって幾つかの 手法が用いられてきた。

【0009】一般的には、以下の方法で生成されてい

- の 解析対象モデルを伝送路解析に最適な要素分割が得 られるように、幾つかの領域に分割する。(人手で決 定)
- ② 分割した領域を直交座標系に変換して計算機に入力
- ③ 分割された領域毎に分割方法をそれぞれ指示する。 (人手で行う)

この時の指示の仕方として、例えば最小要素を人手で指 示し、これから等比で面積を増やす、といった方法があ る。

- ④ ①~③の解析対象モデル指示後、計算機は与えられ た座標と各領域の要素、等比分割時の比率を元に要素分 割を実行する。(自動化されている)
- 従来の方法では、以下の点が問題となっていた。
- 算機入力しなければならなかった。
  - ② 要素分割された結果を予測して領域分割し、分割さ れた領域に対して、要素分割の方法を指示する必要があ った。
  - ③ これらの理由により、人手の負担と作業の間違いの 可能性があった。

【0010】本発明の課題は、最小限の指示によって導 電体解析のための最適な分割を行うことのできるメッシ ュモデル作成方式を提供すること、すなわち、解析対象 おかつ分割方法の指示を省略することによって人手の作 業を減らし、ユーザの負担を軽減することである。

#### [0.01]

【課題を解決するための手段および作用】図1は本発明の機能ブロック図である。同図は有限要素法解析のためのメッシュモデル作成方式、例えば複数種類の材料から構成された導電体の電気特性を有限要素法によって解析するためのコンピュータによるメッシュモデル作成時の機能ブロック図である。

【0012】図1において、まずステップ(S)11に 10 おいて解析対象モデル、例えばプリント基板上の回路の 断面構造が図20におけるS1と同様に机上で決定され、決定された断面構造に基づいてS12でモデル作成 制御文がコンピュータに入力される。

[0013]このモデル作成制御文は、導電体を含む解析対象モデルの断面構造を前述の複数種類の各材料に対応した数値を用いて指示してメッシュ分割に先立って断面を複数の領域に分割可能とし、更にその複数の各領域内における隣接メッシュ要素間の面積比の指示によってメッシュモデル作成を可能とするものである。

[0014] とれによってメッシュモデルはコンピュータによって自動作成され、S13でそのモデルが取り出され、S14でそのモデルを用いて有限要素法による解析が実行される。

【0015】本発明においては前述の隣接メッシュ要素間の面積比は例えば等比とされる。これは例えばメッシュ要素を三角形とし、隣接メッシュ要素間で1つの辺を共有する時、その辺に対するそれぞれのメッシュ要素の高さを等比とすることより面積が等比とされる。

【0016】また解析対象モデルの周囲の領域、例えば 30 プリント基板の上と下の空気の部分を、必要に応じて複数の領域に分割可能とするために、クリティカルボイント(表皮有無のコンディション)の指示が前述のモデル作成制御文内において可能とされる。これによって、例えばプリント基板上の空気の一部を対象モデルに含む場合には、その対象モデルの境界線としての空気の境界線上を細かく分割するか否かが指定可能となる。

【0017】以上のように、本発明においては解析対象 モデルの断面構造を材料に対応した数値を用いて指示す ることと、隣接メッシュ要素間の面積比を指示すること 40 により、メッシュモデル自動作成が行われる。

#### [0018]

【実施例】本発明におけるメッシュモデルの自動作成を説明する前に、まず本発明における解析対象モデル、その領域分割、クリティカルポイントの指定、領域の要素分割などについて図2へ図8を用いて詳しく説明する。【0019】図2は本実施例において解析対象とする導体モデルの斯面図である。同図は例えばブリント基板上の回路の一部の断面を示すものであり、中央に伝送路の一方としての導体があり、その回りに誘電体、その上下 50

にアース電極が配置され、更にその上下左右に空気があるというモデルを示している。 -

【0020】図2において本実施例の導体モデルは多層構造となっており、縦方向(y方向)にY1~Y7の7つの層があり、横方向(x方向)はX1~X5の5つの領域に区分されている。

【0021】図3は図2における層構成と各層の寸法 (長さ)のテーブルである。これらのデータはメッシュモデルの自動作成を行うためにコンピュータに入力させるモデル作成制御文における基本データである。これらのデータのうちx方向層数(領域数)nは図2においては5、y方向層数mは7である。また最小要素長eは、図6で説明するようにメッシュ分割時の1つのメッシュとなる三角形のうちの面積最小の三角形の3つの辺のうちで最も短い辺の長さである。更に隣接要素の面積比 は1つの辺を共通とする隣接する2つの三角形の面積の比、すなわち共通の辺を底辺とする時隣接する2つの三角形の高さの比に相当する。

【0022】図4は図2の導体モデルを数値モデル化したものである。同図において導体モデルは空気を0、導電体を1、誘電体を2として数値モデル化されている。本発明のメッシュモデル作成方式を利用するユーザは、図4のように数値化されたモデルによって伝送路断面の層構成を指示し、また図3に示したようにその寸法を指示する。これは実際のモデル、すなわち図2の導体モデルの層構成と一致するものであり、実体に近い自然な形でコンピュータへの指示を行うことが可能となる。

【0023】また本発明のユーザは解析対象モデルの周囲の範囲に対して解析のためのクリティカルポイントの指示を行う。これは図2においてはブリント基板の断面の周囲の空気の領域を更に細かく領域分割するか否かを指示するものである。図5においてX-BOTTOMはモデルの左端部分、すなわち図2のX1、X-TOPはモデルの右端部分すなわちX5、Y-BOTTOMはモデルの底辺の部分すなわちY1、Y-TOPはモデルの上辺部分すなわちY7を示し、これらの部分をそれぞれ2つの領域に分割するか否かの指示がクリティカルポイントの指示として与えられる。

【0024】例えばX-BOTTOM=ONの指示がある時には左端部分、すなわちX1の部分が等分の2つの領域に分割され、ONになっていない場合にはX1の部分はそのままで1つの領域とされる。同様にX5、Y1、およびY7の部分について2つに分割するか否かがクリティカルポイントの指示として与えられる。

【0025】周囲の空気以外の部分、すなわちブリント 基板の断面としての伝送路の部分としてのX2~X4、およびY2~Y6の各部分はそれぞれ等分に2つに分割され、図5に示すようにx方向の領域分割数とy方向の領域分割数とが領域分割処理によって決定される。

【0026】この領域分割処理はユーザによるクリティ

カルポイントの指示、すなわち図2における空気の部分 に対するクリティカルポイントの指示に応じて自動的に 実行される。そして例えば×方向の領域分割数は図2、 または図4におけるx方向の層数、ここでは5の2倍か ら左右のクリティカルでない辺の数を減算したものとし て与えられる。例えばX1むよびX5かクリティカルで ある場合、すなわちそれぞれ2つの領域に分割される場 合には領域分割数は10となり、共に分割されない場合 には領域分割数は8となる。

領域分割結果と、それに対応する各領域内のメッシュ要 素分割の説明図である。同図は図5における全てのクリ ティカルポイントの指示がオフである場合を示し、x方 向のX1はそのままX1に、またX5はそのままx8に なり、y方向のYlはそのままylに、Y7はyl2と なり、x方向のX2~X4、およびy方向のY2~Y6 はそれぞれ2つの領域に点線によって分割されている。

【〇〇28】本実施例においては領域の境界線のうちで 点線がその領域内で面積が最大のメッシュ三角形を含む 三角形の辺によって構成される分割線となり、実線が面 20 積最小のメッシュ三角形の辺によって構成される分割線 となる。図6の右側のメッシュ分割結果はx8とy1と によって決まる領域の分割結果を示している。この領域 における分割線はx7とx8との間の実線、およびyl とy2との間の実線であり、この実線上ではメッシュ分 割が最小となるように行われ、これらの辺から遠ざかる につれて三角形の面積は等比で大きくなる。

【0029】図7は領域分割結果としてのデータの説明 図である。図5の領域分割処理が自動的に実行される と、図7のような領域分割結果のデータが得られる。す 30 てメッシュモデル作成プログラムの主体としてのXelma なわちx方向の領域分割数kは図6では8であり、y方 向の領域分割数 外1 は12

[0030]

【外1】

【0031】である。これらの領域分割結果に応じて各 領域の寸法すなわち長さと、メッシュ三角形の分割方向 を示す+または-のデータが得られる。この分割方向と しての+は要素分割が左から右、または上から下に向か って最初は細かく、そしてだんだんと粗く行われること 40 全てのエレメントの数とノードの数とが表示される。な を示し、一はその逆であることを示す。

【0032】図8は領域分割結果に対応する要素分割結 果として得られるデータの説明図である。同図において 横方向のx1~xk、および縦方向のy1~y 外2 の答

[0033] [外2]

L

【0034】領域がそれぞれいくつのメッシュ要素に分 割されたかを示す要素分割数が示されている。例えば図 50

6の右側の要素分割結果ではxkの分割数ak、および y1の分割数b1は共に5である。

6

【0035】また図8において、各領域の要素分割結果 としての座標値が各領域に対して保持される。例えば横 方向の領域x1に対しては、分割数a1に応じて分割結 果としての座標a1+1個がデータとして保持される。 【0036】続いてメッシュモデル作成方式のコンピュ ータシステムによる実現を図9~図18を用いて説明す る。図9は本発明のメッシュモデル作成方式を実行する 【0027】図6は図5の領域分割処理の結果としての 10 コンピュータシステムの実施例の構成ブロック図であ る。同図においてシステムは中央処理装置(CPU)2 0、対象モデルのデータおよびプログラム等を格納する メモリ21、領域分割結果、要素分割結果などを表示す るディスプレイ22、クリティカルポイントの指示など を入力するためキーボード23、およびマウス24によ って構成されている。

【0037】図10はメッシュ分割結果としての各メッ シュ要素に対するデータと、メッシュ要素としての三角 形の各頂点のノードのデータの例である。まず各要素 (エレメント) に対しては要素番号として1から18が 示され、各要素に対してはその要素の三角形の頂点とな るノードの番号、例えばエレンメント1に対してはノー ド番号1、5、および2がデータとして示されている。 またノード、とこではノード番号1から16に対してそ のノードの座標がデータとして示されている。例えばノ ード番号10に対してはその座標として2、1が示され

【〇〇38】図11はメッシュモデル作成プログラムの 実行環境、図12はその実行方法を示す。図11におい ke3 0 に対してまず解析対象指示 3 1 が与えられる。そ して解析対象モデルに関するデータが記述され、前述の モデル作成制御文の内容となる制御カード32、および モデルのメッシュ分割とは直接関係のない伝送路解析の ための制御文、例えば伝送路解析における周波数帯域、 解析対象としての材料の電気的な定数(導電率、透磁率 など)が記述された追加カード33が与えられると、そ れらのデータの内容に応じてメッシュモデル34が出力 される。そして図12に示すように生成されたモデルの おここでメッシュ分割と直接関係の無い制御文が記述さ れた追加カードが制御カードと別に入力されるのは、解 析対象モデルが変わった場合にも利用できるようにする ためである。

【0039】図13は図11における制御カード32の フォーマットの例である。同図に示すように制御カード の先頭の3行にはモデル、エレメント、およびコンディ ションが記述される。モデルとしては図3で説明したよ うに横方向の分割数としてのn、縦方向の分割数として のm、材料の種類としての例えば図2では3、およびグ

ループ種類の数が記述される。ここでグループ種類と は、例えば同じ導体であっても流れる電流値が異なるよ うな場台を種類として数えるものである。

【0040】第2行のエレメントの表皮厚は図3におけ る最小要素長eを示し、また要素間面積比はrを示す。 更に第3行のコンディションは図5で説明したクリティ カルボイントの指示であり、表皮ありはクリティカルボ イントのオンを示し、例えば '1' で表わされ、無しを 示すオフは例えば「0」で表わされる。

[0041] 第4行から始まるgl~gnの行には各層 10 を構成するグループ種類の番号が左から順に並べられ、 また m  $1 \sim m$  n の行には各層の材料の番号が左から順に 並べられる。ととで例えば1つの層が一種類の材料だけ から構成されている場合には、その1つの材料の番号だ けが記述される。

[0042] 更に制御カードには、その下に図3に示し た縦方向の各層、および横方向の各層の寸法、すなわち 長さが記述される。このような制御カードの内容につい 図14~図16の具体例を用いて更に説明する。

[0043]図14~図16はそれぞれその左側に示し 20 たモデルに対する制御カードの内容を示している。例え ば図14において、第1行のモデルにおける最初の数値 2、および7はそれぞれ横方向、および縦方向の層数を 示し、次の3は材料の種類(導体、誘電体、および空 気)を示し、2はグループ番号として導体である伝送路 とアース電極との電流が異なることを示している。また 第3行のコンディションの最後の1は左端の領域、すな わち図2ではX1が2つの領域に分割されることを示し ている。

【0044】グループ番号のうち例えば下から6層目に 30 あたるg6に対する2はアース電極に対する電流、g4 における1は任送路における電流としてのグループを示 している。更に下から1層目に対するm1から、下から 7層目に対応するm7までの材料番号のうちで、1は導 体を、2は誘電体を、3は空気を示す。

【0045】図17はメッシュモデル作成結果の出力例 である。各ノードに対してはその座標が、また各エレメ ントに対しては各頂点のノード番号が出力されている。 図18はメッシュモデル作成結果の例である。この作成 結果は図の上部に示す伝送路モデルに対応するものであ 40 示す図である。 り、中央の伝送路の部分に対応する分割形式が横方向に 伸ばされると共に、伝送路と誘電体との境界に対する分 割形式が縦方向に伸ばされた形となっている。なおこの 図では細かい個所まで表示することが困難であるため領 域によって最小要素長eの長さが異なるように見える が、実際にはどの領域に対しても最小要素長の値は共通 である。

【0046】以上の説明においては、例えばプリント基 板上の回路のように解析対象のモデルの断面が断面の垂 直方向に対して変化しないものと仮定してメッシュモデ 50 てのエレメント、ノードに対する出力データを示す図で

ルの作成を説明したが、図19に示すように断面の垂直 方向に沿って構造が連続的に変化する場合にも本発明を 適用することが可能である。すなわち図19(a) に示す ように左側から右側のように断面構造が変化している場 台には、同図 (b)に示すように図6における実線の分割\* 線(太線で示す)の位置で最小要素分割が行われるよう に構造変化に対して整合を取ることにより、本発明を適 用することが可能となる。

#### [0047]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によ ればユーザから最小限の指示を与えることにより有限要 素法解析のためのメッシュモデルの自動作成が可能とな り、人手による作業を減らし、ユーザの負担を軽減する ことができる。これによって導電体の電気特性の解析に 限らず、あらゆる場合の有限要素法解析のためのメッシ ュモデル作成を容易に行うことができ、有限要素法解析 の実用性向上に寄与するところが大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の機能ブロック図である。

【図2】解析対象モデルとしての導体モデルの例を示す 図である。

【図3】図2の導体モデルに対するデータを示す図であ

【図4】図2の導体モデルに対する数値モデル化の例を 示す図である。

【図5】クリティカルポイントの指示に対応する領域分 割処理を説明する図である。

【図6】領域分割結果と各領域の要素分割結果を説明す る図である。

【図7】領域分割結果としてのデータを示す図である。

【図8】各領域の要素分割結果としてのデータを示す図

【図9】本発明のメッシュモデル作成方式を実行するコ ンビュータシステムの構成を示す図である。

【図10】メッシュモデルにおけるエレメントとノード に対するデータの例を示す図である。

【図11】メッシュモデル作成プログラムの実行環境を 示す図である。

【図12】メッシュモデル作成プログラムの実行方法を

【図13】モデル作成制御文の内容を示す制御カードの 説明図である。

【図14】解析対象モデルとそのモデルに対する制御カ ードの内容を示す図(その1)である。

【図15】解析対象モデルとそのモデルに対する制御カ ードの内容を示す図(その2)である。

【図16】解析対象モデルとそのモデルに対する制御カ ードの内容を示す図(その3)である。

【図17】メッシュモデル作成プログラム実行結果とし

特開平6-274575

n

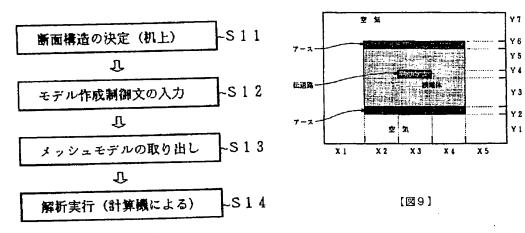
9			20
ある。	* 2 l	メモリ	
【図 18】メッシュモデル作成結果を示す図である。	2 2	ディスプレイ	
【図19】解析対象モデルの断面が変化する場合に対す	23	キーボード	
る本発明の適用を説明する図である。	<b>'</b> 2 4	マウス	
【図20】従来のメッシュモデル作成方式を説明する図	32	制御カード	
である。	. 3 3	追加カード	
てのる。 【符号の説明】	3 4	メッシュモデル	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	sle		
20 中央処理装置(CPU)	*		

[図1]

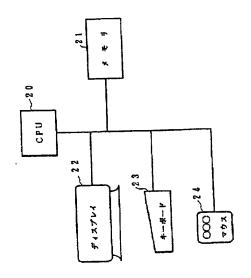
【図2】

## 本発明の機能ブロック図

解析対象モデルとしての 導体モデルの例を示す図



本老明のメッシュモデル作成方式も実行するコンピュータシステムの 構成を示す団



【図3】

### 図 2 の導体モデルに対する データを示す図

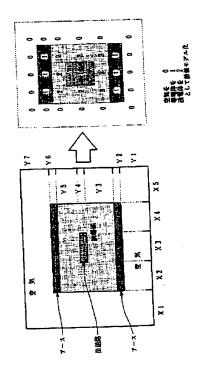
東方				
	γ1	Y 2	•••	γn

単な			
	X 1	X 2	 Хn

u	ш	а	Į	5, m=7
x方向潛數	y方向屠数	最小要素長	牌楼要素の面積比	(図2の例では、n=5,

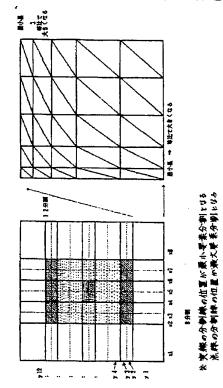
【図4】

図2の導体モデルに対する数値モデルルの例を示す団



【図6】

领域分割结果と各领域の要素分割结果を説明特因



【図5】

# クリティカルポイントの指示に対応する領域分割処理を説明する図

クリアカル・ポイント指示、X-BOTTOMはモデルの左聯都会、X-TOPはモデルの右端部のY-BOTTOMはモデルの概認部の、Y-TOPはモデルの上辺部分の指示

IF X-BOTTOM-ON	THEN	X1を等分に2つに分割し、それぞれを1つの路域とする。
	ELSE	X1はそのまましつの領域とする。
IF X-TOP =ON	THEN	X5を等分に2つに分割し、それぞれを1つの領域とする。
	ELSE	X5はそのまま1つの領域とする。
X 2 ~ X 4	ユンチギ	等分に2つに分割し、それぞれを1つの領域とする。
1F Y-BOTTOM=ON	THEN	V   を組みごりしごな智   めとがとが、とら音称フナス
	ELSE	V」はそのまましつの領域とする。
1F V-TOP =ON	THEN	ンプが独立でもついると言いません。 マンガン・コー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		・6 インが取のくしまれているいではできょうの最後とうの。
	ELSE	Y7はその虫ま1つの領域とする。
Y 2 ~ Y 6	はずんれ	等分に2つに分割し、それぞれを1つの領域とする。
x 方向の衝域分割数 = x 方	x方向の層数	× 2 - 左右辺のクリチュカルでない辺の数
· 十五七杯子/ 章章	i	

【図7】

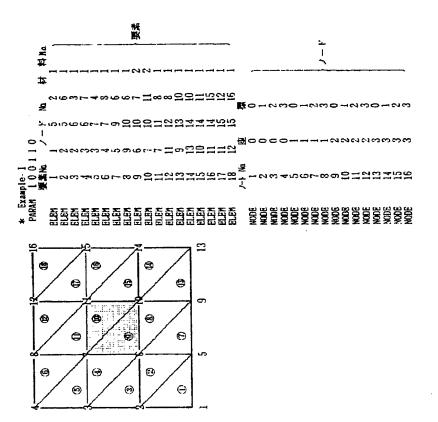
【図8】

# 領域分割結果としてのデータも示す図 各領域の要素分割結果としてのデータを示す図

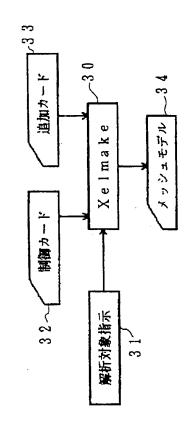
:		, —	,	<b></b>	-					₩ <del> </del> -		ì		
分割方向	ı	+		+-					<b>5</b> 在)	萬今鄉風 女母	10年の中では 10年の中			
地	1の長さ	2の長さ		1の長さ	がその逆)	(چ	ଷ	(PI)	なっついては	<u>•</u>				
	y 1   y	y 2 y		y A y	置から粗、	y 1 の要素分割数 (b1)	2 の要素分割数 (62)	の要素分割数 (b	t ou⊤ (yl~y	下端の座標	下から1番目	下から2番目	٠.	上頃の座標
分割方向	ţ	+		+	(分割方向は、+ が要素分割が細から粗、- がその逆)	-	2 y	ye yeog	も 循域分割のy1について(y1~y4について存在)	0	1	2		b 1
から	x 1の長さ	x 2の長さ		хкの長さ	ち向は、+か	^	^	_^]	製	L		L		
	x 1	x 2		хk	(分割)						数分割する 付置連模	∰ 		
×	ı								いて存在)	) :	制度を表現分割する日本の分割位置連模	<u>e</u>		
x方向領域分割数	y方向領域分割数					の要素分割数 (al)	の要素分割数 (a2)	x kの要素分割数 (ak)	↓ #分割のx1について(x1~xkについて存在)	左端の座標	左から1番目	左から2番目		右端の座標
	y					1 x 10	2 x 2 g	k x k	(分割のx16	ŀ	-	2		a 1

【図10】

# メッシュモデルにおけるエレメントヒノードに対す3デタの例を示す図



【図11】
メッシュモデル作成プログラムの実行環境を示す図



【図12】

メッシュモデル作成でログラムの実行方法を示す図

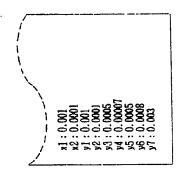
cnt1-file : 制御カードファイル名、省略不可 add-file : 追加カードファイル名、省略可 out-file : 出力ファイル名、省略時は mt-file : 出力ファイル名、省略時は 種準出力へ出力する。	グループ番号別の : d (電荷)、i (電波) 解析指示 D (両方)、n (解析な	生成モデルの絵エレメント数と 絵ノード数が表示される。	
Xelmake cntl-file (add-file) (out-file) ↓ ***** MESH GENERATOR START *****	group (1) $(q,i,b,n) = b$	***** MESH GENERATOR END ****	total elements $=>4621$ total nodes $=>3256$

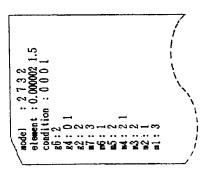
【図13】

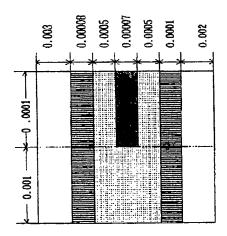
モデル作成制御文の内容を示す制御カードの説明図

[図14]

解析対象モデルとそのモデルに対する制御カードの内容も示す図 (その1)

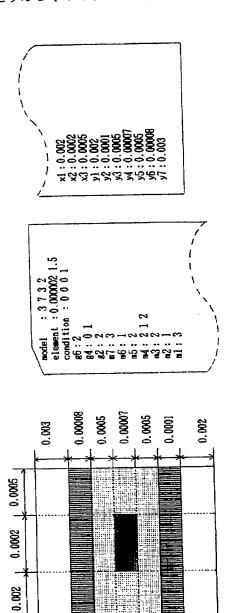






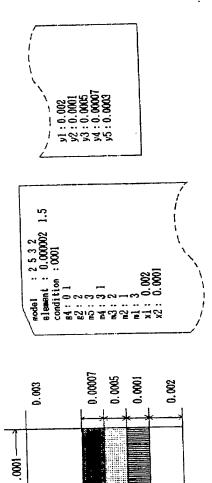
[図15]

解析対象モデルェそのモデルに対する制御カードの内容を示す図^ (その2)



[2]16]

解析対象モデルヒそのモデルに対する制御カードの内容を示す図 (そのる)



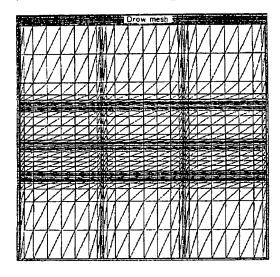
0.001

[図17]

# メッシュモデル作成プログラム実行結果としての エレメント, ノードに対する出力データを示す図

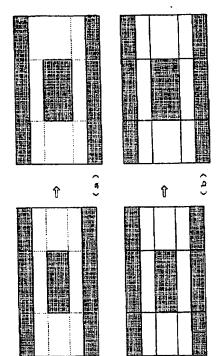
```
*** < 6000 model Simulation ***
PARAM 220320
****(0.0) region***
F1XP 316100000E+00 0.000000E+00
NODE 1 0.000000E+00 0.000000E+00
NODE 2 2.000000E-06 0.000000E+00
NODE 4 1.950000E-05 0.000000E+00
NODE 4 1.950000E-05 0.000000E+00
NODE 6 6.00000E-05 0.000000E+00
NODE 7 0.00000E-05 0.000000E+00
NODE 8 2.000000E-06 1.755625E-04
NODE 8 2.00000E-06 1.755625E-04
NODE 10 1.95000E-05 1.755625E-04
NODE 11 3.975000E-05 1.755625E-04
NODE 12 6.00000E-06 1.755625E-04
NODE 13 0.00000E-06 3.511250E-04
NODE 14 2.00000E-06 3.511250E-04
NODE 15 7.00000E-05 3.511250E-04
NODE 16 1.955000E-05 3.511250E-04
NODE 17 3.975000E-05 3.511250E-04
NODE 17 3.975000E-05 3.511250E-04
NODE 18 6.00000E-05 3.511250E-04
NODE 17 3.975000E-05 3.511250E-04
NODE 18 6.00000E-05 3.511250E-04
                                                                                                                                                                                                                                                                                 8
                     ELEM
ELEM
ELEM
                                                                                                                                                                                                                                                                                 8
                                                                                                                                                                                                                              8
                         ELEM
                        ELEM
ELEM
                                                                                                                                                                                                                            49510611813914
                                                                                                                                                                                                                                                                                10
11
12
12
14
15
16
17
                        ELEM
CLLEM
CLLEM
ELLEM
ELLEM
ELLEM
ELLEM
ELLEM
                                                                                                                    8
9
10
11
12
13
14
15
16
                                                                                                                                                                           455778
                                                                                                                                                                             9
                                                                                                                                                                                                                              10
15
                                                                                                                                                                             Ĭ
                               ELEM
                                                                                                                                                                                                                                            1634
1608
1635
1639
1636
1640
1637
                                       ELEM
ELEM
ELEM
ELEM
ELEM
                                                                                                                                                                                                                                                                                              1639
1639
1640
1640
1641
1641
1642
1642
1643
                                                                                                                                 3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
                                                                                                                                                                                         1603
1634
1634
                                                                                                                                                                                          1635
1635
1635
1636
1636
1637
1637
                                          ELEM
ELLEM
ELLEM
ELGRP
QGRP
QGRD
ELGRP
QGRD
                                                                                                                                                                                                                                               1641
1638
1642
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1643
                                                                                                                                          3120
```

[図18]



[図19]

解析対象モデルの断面が変化する場合に対す3 本税明の適用を説明する図



【図20】

従来のメッシュモデル作成方式を説明する図

